X-Y STAGE DEVICE

Patent number: JP2000155186
Publication date: 2000-06-06

Inventor: KOBARIKAWA YASUSHI; UCHIUMI KAZUHARU

Applicant: SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES

Classification:

- international: G12B5/00; G12B5/00; (IPC1-7): G12B5/00

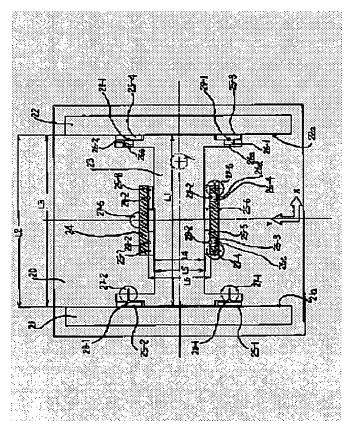
- european:

Application number: JP19980332213 19981124 **Priority number(s):** JP19980332213 19981124

Report a data error here

Abstract of JP2000155186

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an X-Y stage device that can absorb the dimension accuracy error due to thermal expansion of component parts, and, furthermore, a shape error due to machining of the component parts. SOLUTION: Between a pair of guide rails 21 and 22, a Y slider 23 being arranged while the slider 23 can be moved along the guide surface of a base 20, and an X slider 24 being combined with the Y slider so that the X slider 24 can be moved in the extension direction are included. Between the Y slider 23 and guide surfaces 21a and 22a of a pair of the guide rails 21 and 22, and the Y slider 23 and the guide surface of the base 20, static air bearing pads 25-1-25-4, and 27-1-27-3 are included, respectively. Between the X slider 24 and the guide surfaces of the base 20, and the X slider 24 and the Y slider 23, static air bearing pads 25-5-25-8, and 27-4-27-6 are included, respectively.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-155186 (P2000-155186A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G12B 5/00

G12B 5/00

T 2F078

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平10-332213

平成10年11月24日(1998.11.24)

(71)出願人 000002107

住友重機械工業株式会社

東京都品川区北品川五丁目9番11号

(72)発明者 小梁川 靖

神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重

機械工業株式会社平塚事業所内

(72)発明者 内海 和晴

東京都田無市谷戸町2丁目1番1号 住友

重機械工業株式会社田無製造所内

(74)代理人 100071272

弁理士 後藤 洋介 (外1名)

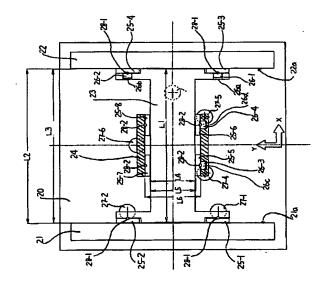
Fターム(参考) 2F078 CA08 CB16 CC02 CC14 CC16

(54) 【発明の名称】 X-Yステージ装置

(57)【要約】

【課題】 構成部品の熱膨張による寸法精度の狂い、更 には構成部品の機械加工による形状誤差をも吸収できる X-Yステージ装置を提供する。

【解決手段】 一対のガイドレール21、22の間に、 ベース20の案内面に沿って移動可能に配置されたYス ライダ23と、該Yスライダに、その延在方向に移動可 能に組み合わされたXスライダ24とを含む。前記Yス ライダと前記一対のガイドレールの案内面21a、22 aとの間及び前記ベースの案内面との間にそれぞれ、静 圧空気軸受けパッド25-1~25-4及び27-1~ 27-3を介在させ、前記Xスライダと前記ベースの案 内面との間及び前記Yスライダとの間にもそれぞれ、静 圧空気軸受けパッド25-5~25-8及び27-4~ 27-6を介在させた。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 軸受け案内面を有するベースと、

該ベース上においてX軸あるいはY軸方向に延在するように固定され、互いに対向する案内面を持つ一対のガイドレールと、

該一対のガイドレールの間に、前記案内面に沿って移動 可能に配置された第1のスライダと、

該第1のスライダに、その延在方向に移動可能に組み合わされた第2のスライダとを含み、

前記第1のスライダと前記一対のガイドレールの前記案 10 内面との間及び前記ベースの前記軸受け案内面との間に それぞれ、第1、第2の静圧軸受け手段を介在させ、前記第2のスライダと前記ベースの前記軸受け案内面と の間及び前記第1のスライダとの間にもそれぞれ、第 3、第4の静圧軸受け手段を介在させたことを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項2】 請求項1記載のX-Yステージ装置において、前記第1のスライダは、その両端にT字状部を有し、前記第1の静圧軸受け手段は前記T字状部の側面に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドから成るととを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項3】 請求項2記載のX-Yステージ装置において、前記T字状部に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドのうち、一方の対の2個の静圧軸受けバッドはそれぞれ、回転1自由度を有する締結構造にて前記第1のスライダに接続されていることを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項4】 請求項2記載のX-Yステージ装置において、前記丁字状部に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドのうち、他方の対の2個の静圧軸受けバッドはそれぞれ、前記第1のスライダから流体圧力を受けて一定推力を発生させながら伸縮可能な駆動機構とこの駆動機構に対して回転1自由度を有する締結構造にて前記第1のスライダに接続されていることを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項5】 請求項3あるいは4記載のX-Yステージ装置において、前記回転1自由度を有する締結構造は、 Z軸まわりの回転自由度を持つ継ぎ手であることを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項6】 請求項1記載のX-Yステージ装置にお 40 いて、前記第2の静圧軸受け手段は、前記第1のスライダの下面に配置された少なくとも3個の静圧軸受けバッドから成り、該3個の静圧軸受けバッドが前記ベースの軸受け案内面に対向しながら回転2自由度を有する締結構造にて前記第1のスライダに接続されていることを特徴とするX-Yステージ装置。

【請求項7】 請求項1記載のX-Yステージ装置において、前記第1のスライダは、その延在方向に平行な2つの側面が前記第2のスライダを案内するための基準面として形成されており、前記第2のスライダは、前記第50

1のスライダをまたぐような略逆U形状を有し、前記第

3の静圧軸受け手段は前記逆U形状部の内側面に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドから成ることを特徴とするX-Yステージ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はX-Yステージ装置の案内構造に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、静圧空気軸受けを直線案内要素として用いたステージ装置において可動域を広げる場合、ステージ装置を構成する機械部品も大型化する傾向にある。その際、機械部品の熱膨張による寸法精度の狂いが、静圧空気軸受けの隙間を詰めてしまい、ひいては案内機能不良を引き起こす原因となる。

【0003】従来の静圧空気軸受けを用いた直線案内機構を図5、図6に示す。図5において、51はベース50上に固定された固定部かつ直線案内基準体であり、一対の水平方向基準面51aと一対の垂直方向基準面51bに直面するそれぞれ一対の内面52aと52bとを有する。静圧空気軸受けを構成する部品は、図6に示す直線案内基準体51の外形寸法D11と可動部52の内形寸法D12との差が数μm~十数μmとなるように、機械加工及び組立がされている。この寸法差で構成される隙間に圧縮空気を供給することにより、可動部52は直線案内基準体51に対して浮上しながら直線案内される静圧空気軸受け機構を構成している。

【0004】図5の静圧空気軸受け機構では、上記の数 μm~十数μmの隙間を実現するために、高度な機械加工技術と組立精度が必要とされてきた。また、静圧空気軸受け機構を構成する機械部品は、環境変化で生じる熱膨張による隙間変動を避けるため、種類、あるいは熱膨張係数が同程度の材質を用いて製作されてきた。そのため、静圧空気軸受け機構を用いた機械装置を設計する際には、装置構成部品の材料選定や大きさに制約があった。

【0005】更に、図5の静圧軸受け機構を図7のようにベース70上に3組組合せ配置して、X-Yステージ装置を構成することができる。すなわち、ベース70上に、間隔をおいて直線案内基準体51-1と可動部52-1から成る静圧軸受け機構と、直線案内基準体51-2と可助部52-2から成る静圧軸受け機構とを配置し、可助部52-1と52-2との間に直線案内基準体51-3と可助部52-3から成る静圧軸受け機構を接続して成る。可助部52-1と52-2とはY軸方向に可助であり、可助部52-3はX軸方向に可助である。【0006】なお、図5、図7のいずれにおいても、可助部の駆助源としては、リニアモータやボールねじ機構

30

3

あるいは圧縮空気のような流体圧を利用したものが用い られる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】図7のようなX-Yステージ装置の場合、直線案内基準体51-1及び51-2と可動部52-1及び52-2の熱膨張の差が、図8に示す隙間G11及びG12の変動を引き起こし、静圧軸受け機能の性能を劣化させる要因となる。特に、直線案内基準体51-3の長さ寸法L11を大きくして、可動部52-3の移動範囲を広くとる場合は、この劣化要因が顕著に現れ、ひいては隙間ゼロ、すなわち静圧軸受け機能不良となることがある。

【0008】そこで、本発明の課題は、静圧空気軸受けを用いたステージにおいて構成部品の熱膨張による寸法精度の狂い、更には構成部品の機械加工による形状誤差をも吸収できるX-Yステージ装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、軸受け案内面を有するベースと、該ベース上においてX軸あるいはY軸方向に延在するように固定され、互いに対向する案内面を持つ一対のガイドレールと、該一対のガイドレールの間に、前記案内面に沿って移動可能に配置された第1のスライダと、該第1のスライダに、その延在方向に移動可能に組み合わされた第2のスライダとを含み、前記第1のスライダと前記一対のガイドレールの前記案内面との間及び前記ベースの前記軸受け案内面との間にそれぞれ、第2の静圧軸受け手段を介在させ、前記第2のスライダと前記ベースの前記軸受け案内面との間及び前記第1のスライダとの間にもそれぞれ、第3、第4の静圧軸受け手段を介在させたことを特徴とするX-Yステージ装置が提供される。

【0010】前記第1のスライダは、その両端に下字状部を有し、前記第1の静圧軸受け手段は、前記下字状部の側面に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けパッドから成る。

【0011】前記T字状部に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドのうち、一方の対の2個の静圧軸受けバッドはそれぞれ、回転1自由度を有する締結構造にて前記第1のスライダに接続されている。

【0012】前記丁字状部に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けパッドのうち、他方の対の2個の静圧軸受けパッドはそれぞれ、前記第1のスライダから流体圧力を受けて一定推力を発生させながら伸縮可能な駆動機構とこの駆動機構に対して回転1自由度を有する締結構造にて前記第1のスライダに接続されている。

【0013】前記第2の静圧軸受け手段は、前記第1のスライダの下面に配置された少なくとも3個の静圧軸受けバッドから成り、該3個の静圧軸受けバッドが前記ペースの軸受け案内面に対向しながら回転2自由度を有す 50

る締結構造にて前記第1のスライダに接続されている。 【0014】前記第1のスライダは、その延在方向に平 行な2つの側面が前記第2のスライダを案内するための 基準面として形成されており、前記第2のスライダは、

前記第1のスライダをまたぐような略逆U形状を有し、 前記第3の静圧軸受け手段は前記逆U形状部の内側面に 一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドから成ることを特徴とする。

【0015】前記逆U形状部の内側面に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けバッドのうち、一方の対の2個の静圧軸受けバッドはそれぞれ、回転1自由度を有する締結構造にて前記第2のスライダに接続しても良い。

【0016】前記逆U形状部の内側面に一対ずつ配置された4個の静圧軸受けパッドのうち、他方の対の2個の静圧軸受けパッドはそれぞれ、前記第2のスライダから流体圧力を受けて一定推力を発生させながら伸縮可能な駆動機構とこの駆動機構に対して回転1自由度を有する締結構造にて前記第2のスライダに接続しても良い。

【0017】前記回転1自由度を有する締結構造は、Z 軸まわりの回転自由度を持つ継ぎ手で実現される。

【0018】前記第3の静圧軸受け手段は、前記第2のスライダの下面に配置された少なくとも3個の静圧軸受けパッドから成り、該3個の静圧軸受けパッドが前記ペースの軸受け案内面に対向しながら回転2自由度を有する締結構造にて前記第2のスライダに接続しても良い。【0019】

【発明の実施の形態】図1、図2を参照して、本発明によるX-Yステージ装置の実施の形態について説明する。図1は本発明によるX-Yステージ装置の基本構成を示し、図2はその一部断面平面図である。

【0020】このX-Yステージ装置の固定部分は上面 を静圧軸受け案内面としたベース20とガイドレール2 1及び22である。ガイドレール21、22はそれぞ れ、互いに対向し合う案内面21a、22aを持つ。図 中、案内面21a、22aに沿ってY軸方向に直線案内 される部分は、ガイドレール21と22との間に配置さ れて両端にT字状部を持つYスライダ(第1のスライ ダ) 23と、 2軸まわりの回転1自由度を持つ4個の継 ぎ手28-1を介してYスライダ23のT字状部の側面 40 に接続された静圧空気軸受けバッド(第1の静圧空気軸 受け手段)25-1~25-4と、Yスライダ23の下 面に接続された静圧空気軸受けバッド(第2の静圧空気 軸受け手段)27-1~27-3である。なお、静圧空 気軸受けバッド27-3は、Yスライダ23の中心軸に 対応する箇所に設けられ、静圧空気軸受けパッド27-1、27-2はYスライダ23の中心軸に関してほぼ対 称な位置に設けられる。すなわち、静圧空気軸受けパッ ド27-1~27-3は、それぞれの中心が二等辺三角 形を形成するように配置される。

【0021】また、図中、Y軸方向に直線案内されなが

らX軸方向にも直線案内される部分は、Yスライダ23 に組み合わされたXスライダ(第2のスライダ)24 と、 乙軸まわりの回転 1 自由度を持つ 4 個の継ぎ手2 8 -2を介してXスライダ24に接続された静圧空気軸受 けパッド(第3の静圧空気軸受け手段)25-5~25 -8と、Xスライダ24の下面に接続された静圧空気軸 受けパッド (第4の静圧空気軸受け手段) 27-4~2 7-6である。Xスライダ24は、Yスライダ23をま たぐような略逆U形状を有し、その内側面に静圧空気軸 ライダ23は、その延在方向に平行な2つの側面がXス ライダ24を案内するための基準面として形成されてい る。

【0022】 Yスライダ23は静圧空気軸受けパッド2 5-1~25-4によって、ベース20に対するX軸方 向の拘束を非接触に受ける。Yスライダ23はまた、静 圧空気軸受けパッド27-1~27-3とYスライダ2 3の自重によって、ベース20に対する2軸方向の拘束 を非接触に受ける。この2方向の拘束により Y スライダ 23はY軸方向にのみ運動(直線案内)可能となる。 【0023】同様に、Xスライダ24は静圧空気軸受け パッド25-5~25-8によって、Yスライダ23に 対するY軸方向の拘束を非接触に受ける。Xスライダ2 4はまた、静圧空気軸受けパッド27-4~27-6と Xスライダ24の自重によって、ベース20に対するZ 軸方向の拘束を非接触に受ける。これらの構成により、 Xスライダ24は、ベース20に対してX軸方向とY軸 方向に直線案内される。

【0024】次に、静圧空気軸受けパッド25-1~2 5-8のうち、Yスライダ23の一端側及びXスライダ 30 24の一端側に設けられた静圧空気軸受けパッド25-3~25-6の支持構造について説明する。静圧空気軸 受けパッド25-3、25-4に接合する継ぎ手28-1はそれぞれ、Yスライダ23のT字状部に内蔵された ピストン構造体26-1、26-2により支持されてい る。また、ピストン構造体26-1、26-2はそれぞ れ、Yスライダ23との間に気密室26a、26bを有 している。静圧空気軸受けパッド25-5、25-6の 支持構造も同様である。静圧空気軸受けパッド25-スライダ24に内蔵されたピストン構造体26-3、2 6-4により支持されている。また、ピストン構造体2 6-3、26-4はそれぞれ、Xスライダ24との間に 気密室26c、26dを有している。

【0025】次に、このX-Yステージ装置の作用につ いて説明する。

【0026】(1) ピストン構造体26-1と26-2 の背面にある気密室26aと26bに作動流体(空気な ど)を一定の圧力で供給することにより、静圧空気軸受 **けパッド25-1~25-4は、ガイドレール21、2**

2の案内面21a、22aに対して一定の力で押し付け られる。一方、静圧空気軸受けパッド25-1~25-4へ供給される空気圧は案内面21a、22aに作用 し、静圧空気軸受けパッド25-1~25-4を案内面 21a、22aから離す方向に力を発生する。これら方 向の異なる力のパランスにより Yスライダ23はX軸方

向に力の拘束を受けながら浮上する。

【0027】また、静圧空気軸受けバッド27-1~2 7-3は、Yスライダ23の自重によりベース20へ押 受けバッド25-5~25-8が接続されている。Yス 10 しつける力を受けながら静圧空気軸受けパッド27-1 ~27-3へ供給される空気圧によりベース20から離 れる方向に力を受ける。これにより、Yスライダ23は Z軸方向に力の拘束を受けながら浮上する。 Xスライダ 24 についても同様である。本構造により、Xスライダ 24はベース20に対してX軸、Y軸方向へ非接触案内

> 【0028】(2)外部環境の温度変化によってYスラ イダ23が熱膨張し、その長さ寸法L1が変化すると、 ピストン構造体26-1、26-2は気密室26a、2 20 6 b へ供給される作動流体(空気など)により一定力で 押されながらピストンストロークの範囲内で伸縮する。 これにより案内面21a、22a間の距離し2に対する 静圧空気軸受けバッド25-2と25-4の端面間の距 離し3の差は浮上隙間として一定に保たれる。

【0029】一般に、静圧軸受けの剛性値は、図3に示 すように、浮上隙間に依存して変化する性質があるが、 前述の作用により、長さ寸法し1が変化しても浮上隙 間、すなわち案内剛性値も変化しないので、初期設計通 りの性能を維持することが可能である。

【0030】Xスライダ24についても同様に距離L6 あるいは寸法し4が変化しても寸法し4と距離し5との 差、すなわち浮上隙間は一定に保たれる。但し、L4は Yスライダ23における延在方向に平行な2つの側面間 の寸法、L5は静圧空気軸受けパッド25-5と25-7との端面間の距離、L6はXスライダ24における逆 U形状部の互いに対向し合う2つの内側面間の距離であ る。

【0031】図4は、図1の案内構造を適用したX-Y ステージ装置の構成を示した図である。ここでは、Yス 5、25-6に接合する継ぎ手28-2はそれぞれ、X 40 ライダ23の駆動源として、ガイドレール21、22上 にそれぞれ構成された一対のリニアモータ31を、Xス ライダ24の駆動源としてYスライダ23上に構成され たリニアモータ32をそれぞれ使用している。リニアモ ータ31、32は同じ構造であり、周知であるのでリニ アモータ31について簡単に説明すると、ギャップをお いて配列した多数の上側永久磁石31-1と多数の下側 永久磁石31-2との間にYスライダ23から延ばした コイル(図示せず)を配置して成る。

[0032]

【発明の効果】上記(1)の効果として、例えばY軸方

向に可動のY軸テーブル上にX軸方向に可動のX軸テー ブルを積み上げる従来のスタック型ステージ構造に比 ベ、XスライダのZ軸方向の案内面はベースの上面のみ となるので、案内精度を維持し易い。

【0033】上記(1)の効果として、従来のスタック 型ステージ構造に比べ、扁平なステージ構造とすること ができる。また、これにより可動部の重心位置をスタッ ク型ステージ構造に比べ、より Z 軸方向案内面に近づけ ることができ(低重心構造)、ワーク上面でのアッベ誤 差を低減できる。

【0034】上記(1)の効果として、従来のスタック 型ステージ構造ではX軸テーブルの移動により自重に起 因するY軸テーブル部材の撓み変形をもたらし、これは Y軸テーブル部材の軸方向の長さが大きくなるほど顕著 になるが、本発明ではXスライダの負荷は直接ベースに 作用する。これにより自重により変形する内部構造部品 点数を減らせるので、より高い案内精度を維持できる。 【0035】上記(2)の効果として、従来のX-Yス テージ(図7)あるいは従来のスタック型ステージ構造 に比べ、熱による内部構造部品の寸法変化による案内精 20 21a、22a

【0036】上記(2)の効果として、従来のX-Yス テージあるいは従来のスタック型ステージ構造に比べ、 部品加工精度及び、組立精度要求が低くても、案内精度 劣化を低減できる。例えは、2つのガイドレールの対向 し合う案内面の平行度要求が低い場合、寸法L2はY座 標の位置により変化する。上記(2)のピストン構造体 の作用により、この寸法変化も力のバランスにより寸法 L3が変化吸収することで浮上隙間を一定に保つことが できる。

度劣化を低減できる。

*【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるX-Yステージ装置の基本構成を 示した斜視図である。

8

【図2】図1の基本構成の一部断面平面図である。

【図3】静圧軸受けの隙間に対する剛性特性を示した図

【図4】図1の構成を適用したX-Yステージ装置の構 成を示した斜視図である。

【図5】従来の1軸の静圧軸受け機構の基本構成を示し 10 た斜視図である。

【図6】図5の主要部を線A-A方向から見た断面図で ある。

【図7】従来のX-Yステージ装置の基本構成を示した 斜視図である。

【図8】図7の主要部を線B-B方向から見た図であ る。

【符号の説明】

20 ベース

21,22 ガイドレール

案内面

23 Yスライダ

24 Xスライダ

 $25-1\sim25-8$, $27-1\sim27-6$ 静圧空気 軸受けバッド

 $26 - 1 \sim 26 - 4$ ピストン構造体

26a~26d 気密室

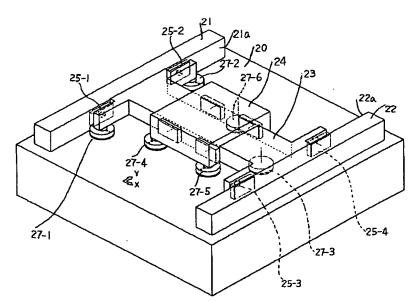
28-1, 28-2 継ぎ手

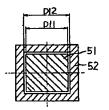
31, 32 リニアモータ

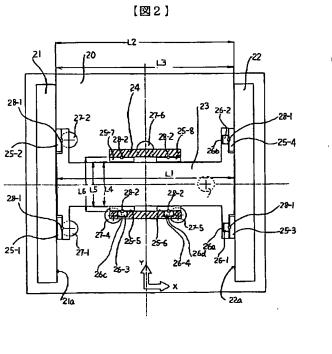
31 - 1上側永久磁石

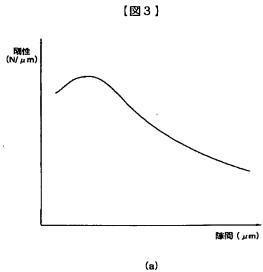
*30 31-2 下側永久磁石

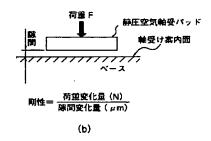
[図6] 【図1】

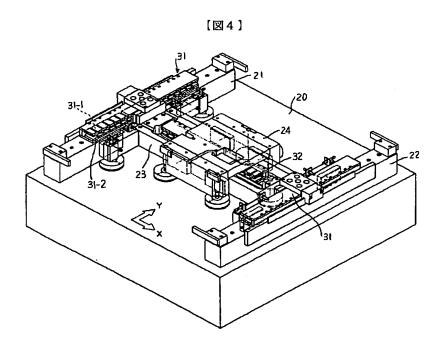




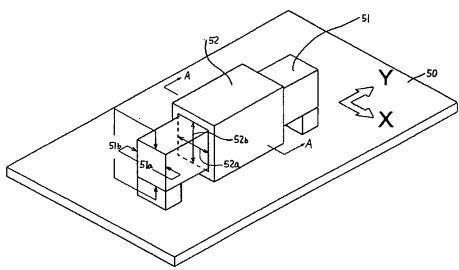




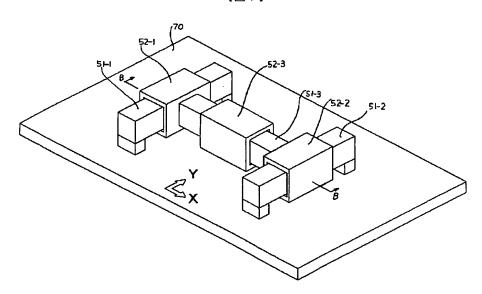








[図7]



【図8】

